

スパッタリング用治具

PARTS FOR VACUUM VAPOR DEPOSITION

スパッタシールド

コンビネーションシールド

材質： SUS Al Ti



シールドアッシー

材質： SUS Al Ti



キャビティーシールド

材質： SUS Al Ti



シャッター板

材質： SUS Al Ti



一体型カバー

材質： SUS Al Ti



一体型ホルダーシールド

材質： SUS Al Ti

